

展示会募集のご案内

2026/1/22

日本画像学会 ICJ2026 実行委員会

拝啓

貴社益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
日本画像学会では、年次大会ICJ2026を、2026年6月10日（水）～12日（金）の三日間、東京科学大学（旧・東京工業大学）すずかけ台キャンパスとオンラインのハイブリッド形式で開催いたします。その中のイベントとして、展示会を現地イベント会場内において参加者と双方向コミュニケーションが可能な形で開催いたします。

このたび募集要綱がまとまりましたのでご案内申し上げます。

昨年ご好評をいただきました展示会スタンプラリーも引き続き実施いたしますので、年次大会参加者の多くが展示会へ足を運んでくださることが期待できます。国内外より、多くの画像技術・材料関係の参加者を見込んでおりますので、ぜひご検討くださいますようお願い申し上げます。なお、詳細な開催要領につきましては、お申込み後に別途ご連絡いたします。

ICJ2026ウェブサイト: <https://www.imaging-society-japan.org/conference/ICJ2026S/>

展示会開催日程 2026年6月10日(水)～6月12日(金) 現地会場：東京科学大学（旧・東京工業大学）すずかけ台キャンパス

1. 展示会スケジュール：

2026年6月10日（水）	9:00～10:00	搬入・展示準備(※1)
	10:00～17:00	展示(※2)
2026年6月11日（木）	9:30～17:00	展示(※2)
2026年6月12日（金）	9:30～16:00	展示
	16:00～17:00	搬出（17:00には完了）

※1 搬入搬出方法につきましては詳細が決定してからあらためてお知らせします。

基本的には当日朝の搬入をお願いしたいと思いますが、前日搬入を希望される場合は必ず展示事務局の担当者までご一報ください。

※2 夜間は施錠されますので展示品等はそのままにしておいていただけます。

2. 展示会場：

<会場>

東京科学大学（旧・東京工業大学）すずかけ台キャンパス
すずかけホール 3F
〒226-8503 神奈川県横浜市緑区長津田町 4259



3. 展示会メニュー：

① 会場展示ブース

現地会場に展示ブースを設置。講演の合間に参加者が気軽に足を運ぶことができます。説明員と参加者の双方向コミュニケーションが可能です。

設置期間 : 2026年6月10日(水)～6月12日(金)
ブース仕様 : 机1本、パネル掲示用バックパネル
設置場所 : イベント会場内に併設(予定)

* 展示詳細につきましては、申込み後にご連絡します



▶会場展示ブースイメージ

② 大会ウェブサイト バナー広告

全ての参加者がアクセスする大会ウェブサイトにはバナー広告を掲載。

掲載場所：日本画像学会ウェブサイト内「ICJ2026 ウェブサイト」
掲載期間：5月上旬～6月12日(金) / 大会最終日

<バナー仕様>

バナー寸法 : W720×H200px
ファイル形式 : JPEG、PNG、GIF
(アニメーション不可)



▶掲載イメージ

(上記寸法の約1/3の大きさで表示されます)

③ 展示会お申込み特典

- ◇ 講演の無料聴講(2名様)
- ◇ 初日懇親会への無料参加(2名様)
- ◇ 予稿集のダウンロード

備考

* 上記内容は現時点での予定であり、変更となる可能性がございます

4. 展示費用：

3日間の展示費用は、¥70,000（税込み）／ブースとなります。

※上記全ての展示メニューが含まれた展示費用です。

※一部メニューのみの申込みも可能ですが費用に変更はありません。

上記展示費用の請求書がコンファレンス終了後に各社に送られますので、お支払いをお願い致します。

5. 申込方法：

別紙の申込フォームにて受付けます。申込書をご記入の上、メールで下記展示担当までお送り下さい。

申込期限：4/13（月）

※ただし、展示スペースの都合上、申込みが10件に達した段階で締切らせていただきます。

展示申込先（展示事務局）：
（担当）

キヤノン株式会社
鈴木 健彦

周辺機器事業本部 周辺機器製品第二開発センター
E-mail: suzuki.takehiko762@mail.canon

株式会社リコー
吉田 崇裕

RGC 産業印刷事業本部 IJ デバイス開発センター
E-mail: takahiro.yoshida@jp.ricoh.com

キヤノン株式会社
安井 甲次

周辺機器事業本部 周辺機器開発統括部門
E-mail: yasui.kouji@mail.canon

リコーITソリューションズ株式会社
村井 宏亘

DS&P 事業本部 首都圏開発センター
E-mail: hironobu.murai@jp.ricoh.com

主催：日本画像学会

〒164-8678 東京都中野区本町2-9-5 東京工芸大学内

Tel： 03-3373-9576 Fax： 03-3372-4414

E-mail: isj-information@isj-imaging.org